#### 明細書

# 光ディスク装置

5

20

25

## 技術分野

本発明は、複数層の情報面を有する光ディスクに情報を記録する光ディスク装置に関する。

# 背景技術·

近年、光ディスクの高密度記録を目指す技術が活発に開発されている。 高密度記録のためには情報面を多層化することが極めて有効であり、既 にDigital Versatile Disk (DVD)では2層 の再生専用ディスクが規格化されている。更に最近では、記録可能な2 層ディスクも開発されており、光ディスクの記録容量を大幅に向上する 技術として注目されている。

以下に、この技術を用いた光ディスク装置について図面を用いて説明 する。

図7は従来の技術を用いた光ディスク装置の概略構成を示すプロック図である。光ディスク1は複数の層(ここでは説明を容易にするため2層とする)を有し、それらの層の情報面に信号を記録できる。モータ2は光ディスク1を回転させる。光ピックアップ3は、半導体レーザーとレンズなどの光学系により光ピームを光ディスク1の情報面上に集光する照射器と、反射光を検出する受光素子を備える。光強度制御器4は、光ピックアップ3が出力する光強度モニタ信号を受けて予め設定された値と比較して光ピックアップ3の半導体レーザーを駆動することにより、

光ビームの強度を制御する。フォーカスアクチュエータ5は光ビームの 焦点を光ディスク1の情報面と概略垂直方向に変位させる。トラッキン グアクチュエータ 6 は、光ビームの焦点を光ディスク 1 の半径方向に変 位させる。フォーカス誤差信号検出器7は、光ピックアップ3の出力に 応じて、光ピームの焦点と光ディスク1の情報面との相対変位を検出し、 フォーカス誤差信号を出力する。フォーカス制御器8はフォーカス誤差 信号に位相補償や低域補償等のフィルタ処理を行う。駆動器9はフォー カス制御器8の出力に応じてフォーカスアクチュエータ5を駆動する。 トラッキング誤差信号検出器10は光ピックアップ3の出力に応じて、 光ビームの焦点と光ディスク1の情報面上のトラックとの相対変位を検 10 出して、トラッキング誤差信号を出力する。トラッキング制御器11は、 トラッキング誤差信号に対して位相補償や低域補償等のフィルタ処理を 行い、光ビームの焦点を光ディスク1の情報トラックに追従させる。駆 動器12はトラッキング制御器の出力に応じてトラッキングアクチュエ ータ6を駆動する。層移動制御器13はフォーカス誤差信号を受け、光 15 ビームの焦点を現在追従している層の情報面から他の層の情報面に移動 する。選択器14はフォーカス制御器8の出力と層移動制御器13の出 カとを選択して出力する。トラッキング監視器15は、トラッキング誤 差信号を監視することにより、光強度制御器4に光強度低下指令信号を 20 出力する。

以上のように構成された従来の技術による光ディスク装置の動作について、以下図8、9、10、11を用いて説明する。

図8は、光ディスク1の情報面上のトラック構造とトラッキング誤差 信号の関係を示す模式図であり、情報面上に照射された光ビームの焦点 Fが示されている。

25

図9は、トラッキング制御が外乱振動などにより外れた瞬間のトラッキング誤差信号と光強度低下指令信号を示す。期間T1ではトラッキング制御が正常にかかり、期間T2ではトラッキング制御が外れている。トラッキング誤差信号は所定の基準値 th3と比較される。光強度低下指令信号は「ロー(Low)」の時に光強度を低下する。

5

10

15

20

図10は、2層の情報面を有する光ディスクの断面と、それに対する 光ビームの焦点位置と、フォーカス誤差信号との関係を示す。第1の情報面S1と第2の情報面S2との距離は距離Dである。図10は、光ビームの焦点がそれぞれ第1の情報面S1と第2の情報面S2とに追従している場合の、光ビームとそれを集光するための対物レンズの状態を示す。フォーカス誤差信号の波形は、ビームが第1の情報面S1を通過する場合にはS字波形E1になり、ビームが第2の情報面S2を通過する場合にはS字波形E2になる。第2の情報面S2の反射率は、第1の情報面S1を記録/再生する場合に光ビームがある程度透過する必要があるため、第1の情報面S1に比べて低くするのが通常である。そのため第2の情報面S2を通過する場合のS字波形E2の振幅はS字波形E1より若干小さい。

図11は、光ピームの焦点を現在追従している第1の情報面S1から第2の情報面S2に移動させる場合の、フォーカス誤差信号とフォーカス駆動信号の波形を示す。所定の基準値 th4はフォーカス誤差信号と比較される。フォーカス駆動信号には、加速パルスP1と減速パルスP2が現れる。期間T1では光ピームが第1の情報面に追従し、期間T3ではピームが第2の情報面に追従している。期間T2ではピームが第1の情報面から第2の情報面に移動している。

25 ディスク1の情報面に信号を記録する場合、まずフォーカス制御系が

光ピームの焦点を光ディスク1の情報面上に追従させる。そのために、フォーカス誤差信号検出器7が光ピームの焦点と光ディスク1の情報面の相対変位を検出し、フォーカス制御器8がその変位に位相補償や低域補償などのフィルタ処理を施す。さらに制御器8の出力を選択器14が選択し、駆動器9がフォーカスアクチュエータ5を駆動する。

5

次にトラッキング制御系が光ビームの焦点を光ディスク1の情報面上のトラックに追従させる。そのために、トラッキング誤差信号検出器10が光ビームの焦点と光ディスク1の情報面上のトラックとの相対変位を検出し、トラッキング制御器11がその変位に位相補償や低域補償などのフィルタ処理を施す。さらに、駆動器12がトラッキングアクチュエータ6を駆動する。

光強度制御器4は、光ピックアップ3から光強度モニタ信号を受け、 モニタ信号と予め設定された値とを比較してピックアップ3の半導体レ ーザーを駆動し、光ピーム強度を記録に必要な量に制御する。

光ディスクへの信号の記録再生においては、一般に、弱い光強度で信号を再生し、それよりも充分に強い光強度で信号を記録する。光ディスクへの記録の原理は、フェーズチェンジ(PC)記録、光磁気(MO)記録、色素記録などさまざまな手法がある。何れの手法でも、記録時は再生時より光強度を上げ、記録する領域の記録膜の温度を上昇させなければならない。実際に信号を記録するためには、PC記録では信号に合わせて光強度が変調される(光変調され、MO記録では信号に合わせて光強度が変調される(光変調方式)かまたは印加磁界が変調される(磁界変調方式)必要がある。このような信号による変調処理は本発明の趣旨と直接関係がないため、図と詳細な説明を省略する。

25 記録動作中に外乱振動や、情報面や保護層表面の欠陥、キズ、ゴミの

付着等のディスクの物理的な欠陥の影響でトラッキング制御が外れ、光 ビームの焦点が本来記録すべきトラックを外れる。すると、既に記録済 みの領域の記録膜の温度が上昇し、データが誤記録または誤消去される 恐れがある。そのため従来の光ディスク装置では、記録動作中にトラッ キング制御の追従誤差が常時監視される。追従誤差が所定値を越えた場 合、光強度が、光ディスクに記録できない強度、通常、再生する場合の 光強度まで低下させられる。

これについて、以下図8及び図9を用いて説明する。

図8に示すように、光ピームの焦点Fとトラックの相対位置関係に基 づき、S字状のトラッキング誤差信号が得られる。図9中の期間T1の 10 ように、焦点Fがトラックに正確に追従していれば、トラッキング誤差 信号のレベルはほぼ0である。外乱振動などの影響によりトラッキング 制御が外れると、図9中の期間T2に示すように、トラッキング誤差信 号が増加し、トラックを横断する毎にS字状の信号が繰り返し発生する。 トラッキング監視器15がトラッキング誤差信号と図9中の所定値th 15 3とを比較する。監視器 1 5 は、誤差信号が値 t h 3 を越えた場合はト ラッキング制御が外れた、または外れる可能性があると判断し、光強度 低下指令信号を「ロー」にする。これにより、光強度制御器4は光ビー ムの強度を再生用のレベルまで低下させる。なお、図9では、光強度低 下指令信号が「ロー」となって光ビームの強度が低下した後も、トラッ 20 キング誤差信号のレベルが低下していない。これは、装置が光強度を再 生用の強度まで低下させると同時に、光ピックアップから検出する信号 に対するゲインを光強度の低下に相当するだけ上げるからである。これ は通常の処理であるから、図示していない。

25 以上の動作により、光ビームの焦点が目標トラックから外れる前に、

光ビームの強度を再生用の強度まで低下させ、外乱振動やディスク上の物理的な欠陥でトラッキング制御が外れた場合にも、隣接する他のトラックに誤ってデータを記録したり、誤ってデータを消去することを防止している。

従来の光ディスク装置では、複数層の情報面を有する光ディスクに信号を記録する場合に、外乱振動やディスクの物理的欠陥によってフォーカス制御が乱れた場合、現在記録している情報面と異なる他の層の情報面に対して信号を誤記録または誤消去する可能性がある。また複数層にまたがって記録する場合、記録中に光ビームが追従する層を他の層へ移動させると、本来記録すべきでない領域に信号を誤記録または誤消去する可能性がある。これについて、以下図10、図11を用いて説明する。

第1の情報面S1に信号を記録する場合、図10の例(A)に示すように、光ピームの焦点は第1の情報面S1に追従している。この時、光ピームは第2の情報面S2にも照射されているが、第1の情報面S1と第2の情報面S2は距離Dだけ離れているため、第2の情報面S2上では光ピームが充分に集光されない。したがって単位面積当たりの光量が少ないため、第2の情報面S2の温度は記録に必要な温度まで上昇せず、振動が誤記録或いは誤消去されない。同様に、図10の例(B)に示すように光ピームの焦点が第2の情報面S2に追従している場合、第1の情報面S2上では光ピームが充分に集光されないため、第1の記録面S1で信号が誤記録或いは誤消去されない。例(A)に示す第1の情報面S1に信号を記録している場合に、外乱振動やディスクの物理的欠陥によりフォーカス制御が乱されると、例(B)に示すように光ピームの焦点が第2の情報面S2に近づく可能性がある。この場合、本来記録するべきでない第2の情報面S2に信号が誤記録或いは誤消去される。また

例(B)の状態まで至らなくても、例(A)の状態から(B)の状態に若干近づいただけでも、第2の情報面S2上の光ピームのスポット径が小さくなる。そのため、単位面積当たりの光量が増加して温度が上昇し、第2の情報面S2の記録データが誤記録、誤消去、或いは何らかのダメージを受ける可能性がある。これらの動作は、第2の情報面S2に記録している場合についても同様であり、その場合、フォーカス制御が乱れることにより第1の情報面S1へ信号が誤記録或いは誤消去される。

2層にわたって信号を記録する場合は、記録動作中に光ビームの焦点 が追従する層の情報面を他の層の情報面に移動させる必要がある。層を 移動させる方法の一例を図11に示す。期間T1では第1の情報面S1 に光ビームの焦点が追従している。この時フォーカス誤差信号は、ほぼ 0レベル付近となる。ここで光ビームの焦点を第2の情報面S2へ移動 させるため、選択器14で層移動制御器13の出力を選択する。これに よりフォーカス制御ループが開き、フォーカス駆動信号に加速パルスP 1が印加され、駆動器12はフォーカスアクチュエータ5を駆動する。 これにより光ビームの焦点がディスク1の情報面と垂直方向に移動し、 第2の情報面S2に接近する。光ビームの焦点が第2の情報面S2の近 傍にくると、S字状のフォーカス誤差信号が発生する。フォーカス誤差 信号は所定の基準値th4と比較され、フォーカス駆動信号に減速パル スP2が印加される。そして光ピームの焦点の移動速度が低下し、選択 器14がフォーカス制御器8の出力を選択してフォーカス制御ループを 閉じる。以上の動作により、光ビームが追従する情報面は第1の情報面 S1から第2の情報面S2に移動する。

10

15

20

上記の動作においては、フォーカス制御ループが一旦開くため、少な 25 くともその間トラッキング制御ループも開く。即ち第2の情報面へ移動 した後に、トラッキング制御により光ピームが目標トラックに追従する。 第2の情報面S2へ移動した直後は、光ピームは目標とするトラックに は追従しておらず、この間に本来記録すべきでは無い領域のトラックに 信号を誤記録或いは誤消去する可能性がある。

5

10

15

### 発明の開示

外乱振動やディスクの物理的欠陥によって記録動作中にフォーカス制 御が乱れた場合や、複数の層にわたって信号を記録する場合でも、本来 記録すべきでないディスクの領域に信号を誤記録または誤消去しない光 ディスク装置が提供される。

この装置は、複数層の情報面を有する光ディスクに信号を記録する場合に、(i)フォーカス誤差信号を監視するか、(i i)反射光量を監視するか、または(i i i)光ピームの焦点が追従する情報面が他の層へ移動した事を検出する事により、光ピームの強度を光ディスクに情報を記録できないレベルまで低下させる。

または、その装置は、記録動作中に光ビームを追従する情報面を他の 層の情報面に移動させる場合に、一旦光ビーム強度を低下させてから層 を移動し、再び光ビーム強度を上げる。

20

### 図面の簡単な説明

図1は、本発明の実施の形態1による光ディスク装置の主要構成部を 示すプロック図である。

図 2 は、本発明の実施の形態 2 による光ディスク装置の主要構成を示すプロック図である。

25 図3は、本発明の実施の形態3による光ディスク装置の主要構成部を

示すブロック図である。

図4は、本発明の実施の形態4による光ディスク装置の主要構成部を 示すプロック図である。

図5は、本発明の実施の形態1による光ディスク装置の動作を示す波 5 形図である。

図6は、本発明の実施の形態2による光ディスク装置の動作を示す波形図である。

図7は、従来の光ディスク装置の主要構成を示すプロック図である。

図8は、従来の光ディスク装置におけるトラックと信号の関係を示す 10 模式図である。

図9は、従来の光ディスク装置の動作を示す波形図である。

図10は、従来の光ディスク装置の動作を示す模式図である。

図11は、従来の光ディスク装置の動作を示す波形図である。

#### 発明を実施するための好ましい形態

(実施の形態1)

15

20

図1は、本発明の実施の形態1による光ディスク装置の概略構成を示すプロック図である。図1において、要素1~12及び15は、図7で示した従来の光ディスク装置と同様であるので説明を省略する。フォーカス監視器16は、フォーカス誤差検出器7が出力するフォーカス誤差信号の振幅の増加を監視し、所定の比基準値より大きくなったら、光強度制御器4に光強度低下指令信号を出力する。

以下、図5で実施の形態1による装置の動作を説明する。

図5に、記録中に外乱振動やディスクの物理的欠陥によってフォーカ 25 ス制御が外れた場合の、フォーカス誤差信号と光強度低下指令信号を示 す。光強度低下指令信号は、ローレベルで光強度を低下させる極性とする。フォーカス監視器 1 6 は所定の基準値 t h 1 とフォーカス誤差信号とを比較する。パルスQ 1 はフォーカス制御が第 1 の情報面 S 1 から外れる時のフォーカス誤差信号波形であり。パルスQ 2 は光ビームの焦点が第 2 情報面 S 2 を通過する時のフォーカス誤差信号波形である。

フォーカス制御によって第1の情報面S1に光ビームの焦点を追従させて信号を記録しているものとする。この場合のフォーカス制御、トラッキング制御、光ビームの強度制御の動作は従来の装置と同様であるので、詳細な説明は省略する。光ビームの強度は、光ディスク1の情報面に信号を記録可能に制御されている。

10

15

20

25

外乱振動やディスクの物理的な欠陥によってフォーカス制御が乱れ、 光ピームの焦点が第1の情報面S1から外れた場合、フォーカス誤差信 号は、パルスQ1に示すように、徐々に振幅が増加し、S字信号のピー クを超えると再び徐々に低下する。次に光ピームの焦点が第2の情報面 S2を通過する場合には、パルスQ2のようなS字信号が現れる。ここ でディスクに照射する光ピームの強度を記録用のままにしておくと、光 ピームの焦点が第2の情報面S2に近づいた付近で、情報面S2に信号 が誤記録或いは誤消去される。

フォーカス監視器16は、フォーカス誤差信号の増加を検出する。具体的にはフォーカス監視器16がフォーカス誤差信号を所定の基準値 t h 1 と比較し、フォーカス誤差信号の振幅が基準値 t h 1を越えた事を検出する。ここでフォーカス監視器16はフォーカス誤差信号を直接基準値 t h 1 と比較しても良いが、フォーカス誤差信号に平均化やスムーシング等の処理を行ってから比較できる。また所定の基準値を複数設け、それらとフォーカス誤差信号との比較結果の履歴によって誤差信号が増

加したと判断しても良い。

フォーカス監視器16は、フォーカス誤差信号が増加したと判断すると、光強度制御器4に送る光強度低下指令信号をローレベルとし、光強度制御器4は即時に光強度を再生用の強度まで低下させる。これにより、正常な状態で第1の情報面に記録している状態が少しでも変化したら即時に記録動作が中断され、他の層の情報面の信号を誤記録または誤消去が未然に防止される。これは第2の情報面S2に信号を記録している場合も同様である。

### 10 (実施の形態2)

15

図2は、本発明の実施の形態2による光ディスク装置の概略構成を示すプロック図である。

図2において、要素1~12及び15は、図7に示した従来の光ディスク装置と同様であるので説明を省略する。反射光量監視器17は、光ディスク1からの反射光量を検出してその振幅の低下を監視し、所定の基準値より小さくなったら、光強度制御器4に光強度低下指令信号を出力する。

以下、図6で実施の形態2による装置の動作を説明する。

図6に、光ビームの焦点が第1の情報面S1に追従して信号を記録し 70 ている時に、外乱振動やディスクの物理的欠陥によってフォーカス制御が外れた場合の、反射光量信号と光強度低下指令信号の波形を示す。光 強度低下指令信号はローレベルで光強度を低下させるとする。反射光量 監視器17は基準値th2と反射光量信号とを比較する。

フォーカス制御によって第1の情報面S1に光ビームの焦点を追従さ 25 せて信号が記録される。この場合のフォーカス制御、トラッキング制御、 光ビームの強度制御の動作は従来例と同様であるので、詳細な説明は省略する。光ビームの強度は、光ディスク1の情報面に信号を記録可能に制御されている。

外乱振動やディスクの物理的な欠陥によってフォーカス制御が乱され、 光ビームの焦点が第1の情報面S1から外れた場合、通常は実施の形態 1 で説明したようにフォーカス誤差信号の振幅が増加するので、フォー カスの外れたことが検出される。しかしフォーカス誤差信号は、図10 のパルスE1、E2に示すように、光ビームの焦点が情報面の例えば1 0μm程度のごく近傍にある時にしか得られない。そのため、図5の一 瞬のS字波形Q1を見逃すと、その後、誤差は検出されない。実施の形 10 熊2の装置においては、反射光量監視器17が光ディスク1からの反射 光量を検出する。その光量が所定の基準値th2より低下したと判断す ると、光強度制御器4に送る光強度低下指令信号をローレベルとし、光 強度制御器4は即時に光強度を再生用の強度まで低下させる。反射光量 は、図6に示すように、光ビームの焦点が第1または第2の情報面のご 15 く近傍にある時以外は常に低レベルである。そのため、フォーカス誤差 信号のように、一瞬信号が見逃されることが問題にならず、より確実に フォーカスサーボ外れが検出される。但し光ビームの焦点ずれに対する 検出感度は、フォーカス誤差信号より反射光量の変化の方が低いため、 即応性に関してはフォーカス誤差信号でサーボの外れを検出するほうが 20 優れている。そのため、フォーカス誤差信号による検出と反射光量によ る検出を併用されることが望ましい。

#### (実施の形態3)

25

図3は、本発明の実施の形態3による光ディスク装置の概略構成を示

すブロック図である。

図3において、要素1~12及び15は、図7で示した従来の光ディスク装置と同様であるので説明を省略する。アドレス検出器18は、光ディスク1からの反射光に基づいてディスク上に記録されたアドレス情報を検出する。層移動検出器19は、アドレス情報に基づいて、光ピームが追従する情報面が他の層へ移動した事を検出し、光強度制御器4に光強度低下指令信号を出力する。

以上のように構成された本発明の実施の形態3の装置の動作を説明する。

10 フォーカス制御によって第1の情報面S1に光ビームの焦点を追従さ せて信号を記録している時に、外乱振動やディスクの物理的な欠陥によ ってフォーカス制御が乱された場合、実施の形態1ではフォーカス誤差 信号、実施の形態2では反射光量を監視してフォーカス制御の乱れたこ とが検出された。通常はこれで充分に検出できるが、フォーカス制御が 乱れて光ビームの焦点が第1の情報面から外れた後、比較的短時間の間 15 に、第2の情報面にフォーカスされる場合があり得る。この場合一時的 にフォーカス制御が乱れるが、結果的に再びフォーカス制御は正常な状 態に戻る。そのため、フォーカス誤差信号や反射光量の監視で一時的な フォーカス制御の乱れが見逃された場合、他の層の情報面に誤って信号 20 が記録されつづけ、システムに重大な問題が生ずる。これを防止するた め、光ピームの焦点が本来記録すべき層の情報面から移動した事を検出 し、光強度が再生用の強度まで低下する。

層移動の具体的な検出方法としては、アドレス検出器18がディスク上に記録されたアドレス情報を検出し、アドレス情報に基づいて、層移 19が、現在どの層にいるか判別する方法が最も容易かつ確実

である。また図10の説明でも述べたように、通常、層によって反射率が異なるために層によって反射光量の振幅も異なる。その光ディスク装置はこれをディスク再生の起動時に学習し、反射光量の振幅によって層を判別できる。また実施の形態1における図5の基準値 t h 1 のように、フォーカス誤差信号が所定の基準値と比較され、フォーカス誤差信号が基準値を越えた回数やその履歴を計数して、何層分移動したかを検出できる。このように、層の移動検出にはさまざまな方法が考えられる。層の移動をフォーカス誤差信号や反射光量で検出できなかった場合も、速やかに光強度が低下され、誤記録或いは誤消去が防止される。

10

15

25

5

### (実施の形態4)

図4は、本発明の実施の形態4による光ディスク装置の概略構成を示すプロック図である。

図4において、要素1~12及び15は、図7に示した従来の光ディスク装置と同様であるので説明を省略する。層移動制御器20は、光ビームの焦点を他の層へ移動する。選択器21はフォーカス制御器8の出力と層移動制御器20の出力とを選択して出力する。コントローラ22は、選択器21と層移動制御器20と光強度制御器4とを制御する。

以上のように構成された本発明の実施の形態4の光ディスク装置の動 20 作を説明する。

2層にわたって信号を記録する場合、記録動作中に光ビームの焦点が 追従する情報面の層を移動させる必要がある。しかし従来の装置で説明 したように、記録動作中に層を移動すると、層の移動が完了して光ビー ムの目標トラックへ追従するまでの間に、本来記録すべきでは無い領域 のトラックに信号を誤記録或いは誤消去する可能性がある。

そのため、まずコントローラ22は光強度制御器4に光強度低下指令 信号を送り、光ビームの強度を再生用の強度まで低下させる。この時デ ィスク1からの反射光量も低下し、フォーカス制御系やトラッキング制 御系のゲインも低下するので、必要に応じて制御系のゲインを上げる必 要がある。その後、コントローラ22は選択器21に層移動制御器20 の出力を選択させ、図11を用いて説明したようにビームの焦点に層を 移動させる。層の移動が完了したら、コントローラ22は選択器21に フォーカス制御器8の出力を選択させフォーカス制御ループを閉じる。 更にコントローラ22は、光ビームの焦点が目標とするアドレスのトラ ックに引き込みまれた後に、再び光ピームの強度を記録可能なレベルま 10 で上げるよう光強度制御器4を制御する。これらの動作により、移動先 の層の目標トラックに光ビーム焦点が追従するまで、光強度は再生用の ものとなる。したがって、フォーカス制御やトラッキング制御の引き込 みの安定性に拠らず、本来記録すべきでない領域に信号を誤記録または 15 誤消去しない。

なお、本発明の実施の形態 1 ~ 4 において、誤記録や誤消去を防ぐために、光強度を再生用のレベルまで低下させるとしたが、誤記録や誤消去を防ぐことができれば如何なるレベルでも良く、実質的にレーザーを消灯しても良い。

20 また、本発明の実施の形態1~4において、第1の情報面S1, すなわち光ビームを照射する方向から見て遠い面に信号を記録している場合に、第2の情報面S2、すなわち光ビームを照射する方向から見て近い面に信号を誤記録或いは誤消去することを防ぐ装置を説明した。本技術は、第2の情報面に信号を記録している場合の第1の情報面に対する信25 号の誤記録或いは誤消去を防止することにも同様に適用される。

また、本発明の実施の形態 1~4 において、説明を容易にするため 2 層構造のディスクの場合を述べたが、 3 層、 4 層など、複数層であれば 何層であっても本発明の趣旨に何ら変わりは無い。

以上、実施の形態1から4で説明されたような光ビームの制御方法は、 光ディスク装置に組み込まれたマイクロコンピュータ上のソフトウエア で実行される。または光ディスク装置に接続された外部機器がそれを実 行しても良い。

#### 産業上の利用可能性

10 本発明は、複数層の情報面を有する光ディスクに情報を記録する光ディスク装置に関する。

本発明の光ディスク装置は、フォーカス監視器を備え、複数層の情報面を有する光ディスクに信号を記録する際に、外乱振動やディスクの物理的欠陥等によって記録動作中にフォーカス制御が乱れた場合に、記録中の情報面と異なる他の層の情報面に対する信号を誤記録または誤消去しない。

15

20

また、本発明の光ディスク装置は、反射光量監視器を備え、フォーカス制御の乱れがフォーカス誤差信号で検出できない場合でも、記録中の情報面と異なる他の層の情報面に対する誤記録や誤消去を防ぐことができる。

また、本発明の光ディスク装置は、層移動検出器を備え、フォーカス制御が乱れ、光ビームの焦点が比較的短時間の間に他の層に移動し、これがフォーカス誤差信号や反射光量で検出できない場合でも、誤記録や誤消去を防止できる。

25 また、本発明の光ディスク装置は、層移動制御器を備え、複数の層に

わたって信号を記録する場合に、本来記録すべきでないディスク上の領域に対する誤記録や誤消去を防止できる。

#### 請求の範囲

1. 複数層の情報面を有する光ディスクに情報を記録可能な強度で光ビームを集光して照射する照射器と、

前記情報面からの反射光に基づいて、前記光ピームの焦点と前記 5 情報面との相対変位に応じたフォーカス誤差信号を検出するフォーカス 誤差信号検出器と、

前記フォーカス誤差信号に応じて前記光ビームの焦点を前記情報 面に合わせるフォーカス制御器と、

前記光ビームの強度を制御する光強度制御器と、

10 前記フォーカス誤差信号を監視するフォーカス監視器とを備え、

前記光強度制御器は、前記フォーカス監視器の出力に応じて前記光ビームの強度を制御することを特徴とする光ディスク装置。

15 2. 前記フォーカス監視器はフォーカス誤差信号の振幅の増加を監視し、

前記光強度制御器は、前記フォーカス監視器の出力に応じて、前記光ビームの強度を前記光ディスクに情報を記録できないレベルまで低下させる

- 20 請求の範囲第1項記載の光ディスク装置。
  - 3. 複数層の情報面を有する光ディスクに情報を記録可能な強度で光ビームを集光して照射する照射器と、

前記情報面からの反射光に基づいて、前記光ピームの焦点と前記 25 情報面との相対変位に応じたフォーカス誤差信号を検出するフォーカス 誤差信号検出器と、

前記フォーカス誤差信号に応じて前記光ビームの焦点を前記情報 面に合わせるフォーカス制御器と、

前記光ビームの強度を制御する光強度制御器と、

5 前記情報面からの前記光ピームの反射光量を監視する反射光量監 視器と

を備え、

前記光強度制御器は、前記反射光量監視器の出力に応じて前記光ビームの強度を制御する光ディスク装置。

10

4. 前記反射光量監視器は、前記反射光量の低下を監視し、

前記光強度制御器は、前記反射光量監視器の出力に応じて、前記 光ビームの強度を前記光ディスクに情報を記録できないレベルまで低下 させる

- 15 請求の範囲第3項記載の光ディスク装置。
  - 5. 複数層の情報面を有する光ディスクに情報を記録可能な強度の光ビームを集光して照射する照射器と、

前記情報面からの反射光に基づいて、前記光ピームの焦点と前記 20 情報面の相対変位に応じたフォーカス誤差信号を検出するフォーカス誤 差信号検出器と、

前記フォーカス誤差信号に応じて前記光ピームの焦点を前記情報 面に合わせるフォーカス制御器と、

前記光ピームの強度を制御する光強度制御器と、

25 前記光ビームの焦点が前記複数層の一つの層の情報面から前記複

数層の前記1つの層の別の層の情報面へ移動したことを検出する層移動 検出器と

を備え、

前記光強度制御器は、前記層移動検出器の出力に応じて、前記光ビームの強度を前記光ディスクに情報を記録できないレベルまで低下させる光 ディスク装置。

- 6. 複数層の情報面を有する光ディスクに情報を記録可能な強度の光ビームを集光して照射する照射器と、
- 10 前記情報面からの反射光に基づいて、前記光ビームの焦点と前記情報面との相対変位に応じたフォーカス誤差信号を検出するフォーカス 誤差信号検出器と、

前記フォーカス誤差信号に応じて前記光ビームの焦点を前記情報 面に合わせるフォーカス制御器と、

15 前記光ビームの強度を制御する光強度制御器と、

前記光ピームの焦点を前記複数層の1つの層の情報面から前記複数層の前記1つの層の他の層の情報面へ移動させる層移動制御器とを備え、

前記光強度制御器によって前記光ビームの強度を前記光ディスクに情報 20 を記録できないレベルまで低下させた後に、前記層移動制御器が前記光 ビームの焦点を移動させる光ディスク装置。

7. 複数層の情報面を有する光ディスクに情報を記録可能な強度で光ビームを集光して照射する照射器と、前記光ビームの焦点と前記情報面と 25 の相対変位に応じたフォーカス誤差信号を検出するフォーカス誤差信号 検出器と、前記光ビームの焦点を前記情報面に合わせるフォーカス制御器と、前記光ビームの強度を制御する光強度制御器とを備えた光ディスク装置を制御する方法であって、

前記情報面からの反射光に基づいて前記フォーカス誤差信号を検 5 出するステップと、

前記フォーカス誤差信号に応じて前記光ビームの強度を制御する ステップと

を備えた前記方法。

- 10 8. 前記光ビームの強度を制御するステップは、前記フォーカス誤差信号の振幅が増加した時に、前記光ビームの強度を前記光ディスクに情報を記録できないレベルまで低下するステップを備える、請求の範囲第7項記載の方法。
- 9. 複数層の情報面を有する光ディスクに情報を記録可能な強度で光ビームを集光して照射する照射器と、前記情報面からの前記光ビームの反射光量を監視する反射光量監視器と、前記光ビームの焦点を前記情報面に合わせるフォーカス制御器と、前記光ビームの強度を制御する光強度制御器とを備えた光ディスク装置を制御する方法であって、
- 20 前記反射光量を監視するステップと、

検出された前記反射光量に応じて前記光ピームの強度を制御する ステップと

を備えた前記方法。

25 10. 前記反射光量を監視する前記ステップは、前記反射光量の低下

を監視するステップを備え、

前記光ビームの強度を制御する前記ステップは、前記反射光量が低下した時に、前記光ビームの強度を前記光ディスクに情報を記録できないレベルまで低下させるステップを備える、

5 請求の範囲第9項記載の方法。

11.複数層の情報面を有する光ディスクに情報を記録可能な強度で光 ビームを集光して照射する照射器と、前記光ビームの焦点が前記複数層 の一つの層の情報面から前記複数層の前記1つの層の別の層の情報面へ 移動したことを検出する層移動検出器と、前記光ビームの焦点を前記情 報面に合わせるフォーカス制御器と、前記光ビームの強度を制御する光 強度制御器とを備えた光ディスク装置を制御する方法であって、

前記光ピームの焦点が前記複数層の一つの層の情報面から前記複数層の前記1つの層の別の層の情報面へ移動したことを検出するステッ 15 プと、

前記光ビームの焦点が移動したことを検出する前記ステップで前記光ビームの焦点が移動したことを検出した時に、前記光ビームの強度を前記光ディスクに情報を記録できないレベルまで低下させるステップと

20 を備えた前記方法。

10

25

12. 複数層の情報面を有する光ディスクに情報を記録可能な強度で光ビームを集光して照射する照射器と、前記光ビームの焦点を前記情報面に合わせるフォーカス制御器と、前記光ビームの焦点を前記複数層の1つの層の情報面から前記複数層の前記1つの層の他の層の情報面へ移動

させる層移動制御器と、前記光ビームの強度を制御する光強度制御器と を備えた光ディスク装置を制御する方法であって、

前記光ビームの強度を前記光ディスクに情報を記録できないレベルまで低下させるステップと、

5 その後に前記光ビームの焦点を前記光ビームの焦点を前記複数層 の1つの層の情報面から前記複数層の前記1つの層の他の層の情報面へ 移動させるステップと を備えた前記方法。

# 要約書

複数層の情報面を有する光ディスクに対する記録動作において、記録中の情報面と異なる他の情報面に対する誤記録あるいは誤消去を防止できる光ディスク装置が提供される。フォーカス監視器がフォーカス誤差 信号の増加を監視する。または、反射光量監視器で反射光量の低下を監視する。または、記録中に情報面の層が移動したことを検出する。これらに応じて、光強度制御器は光ビームの強度を再生用の強度まで低下させる。また、光強度制御器は、複数層の情報面にわたって信号を記録する場合に、一旦光強度を再生用の強度まで低下させてから、光ビームの焦点が追従する層を移動した後、再び光ビーム強度を記録用の強度に上げる。

図 1

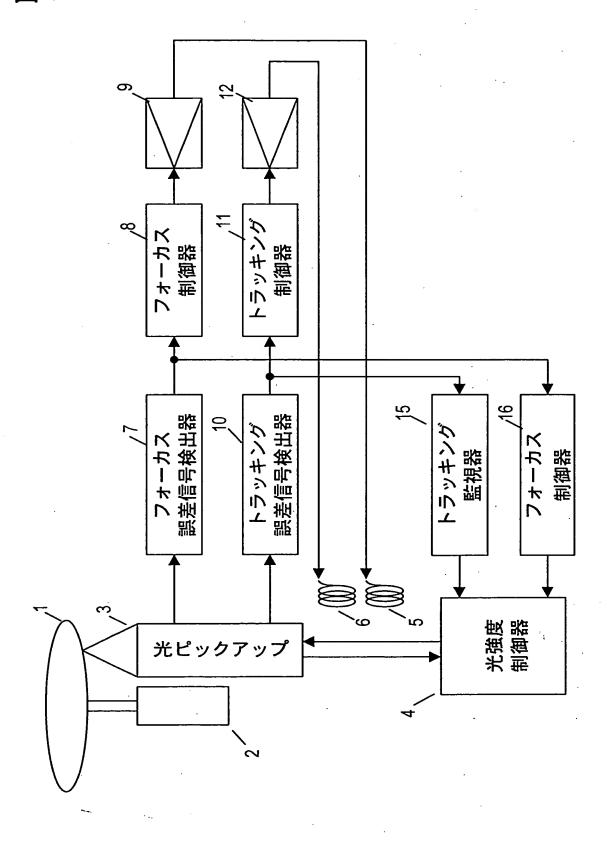
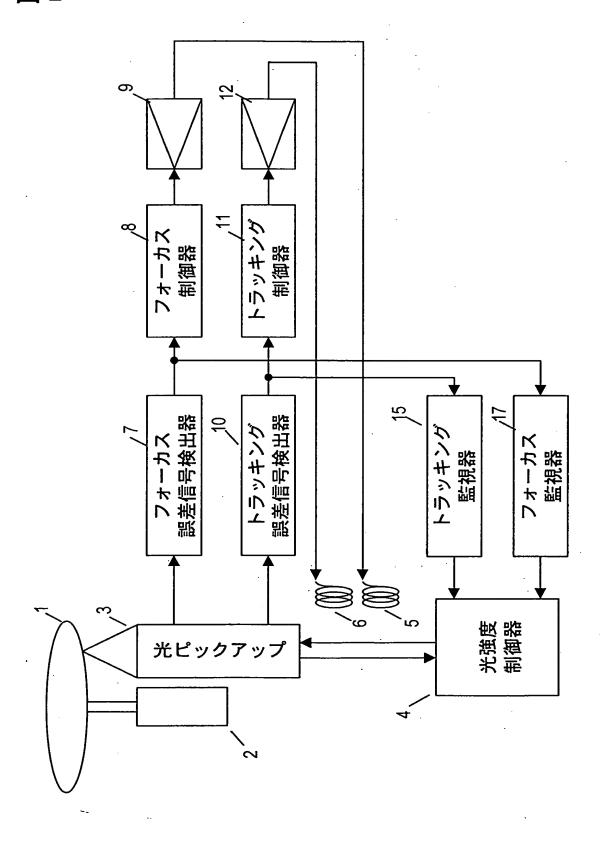


図 2



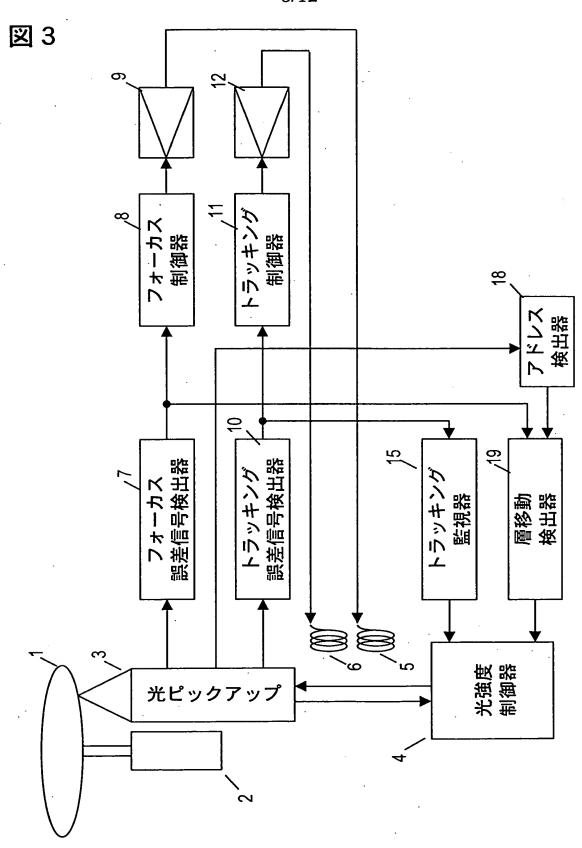
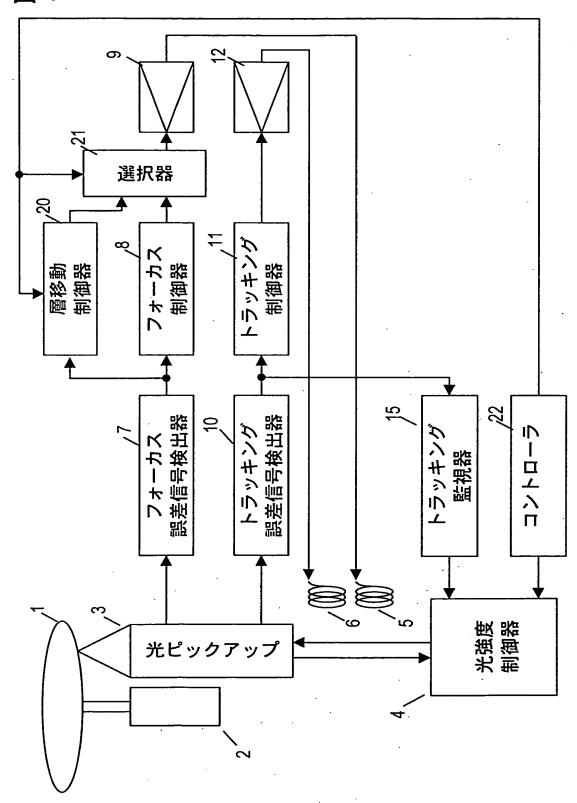


図 4



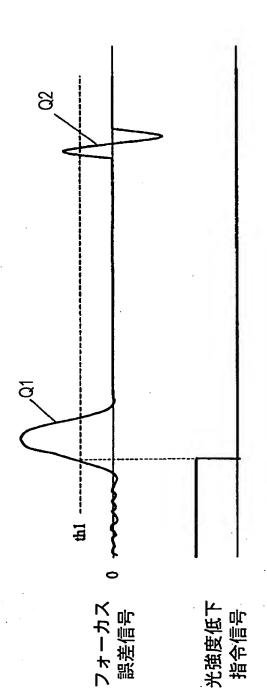


図 6

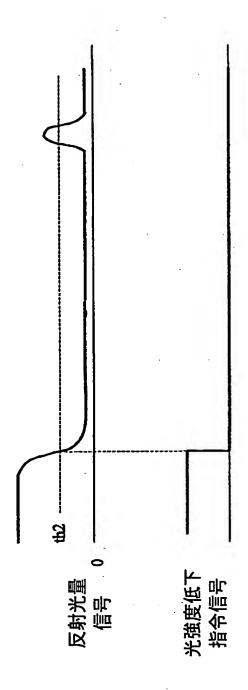
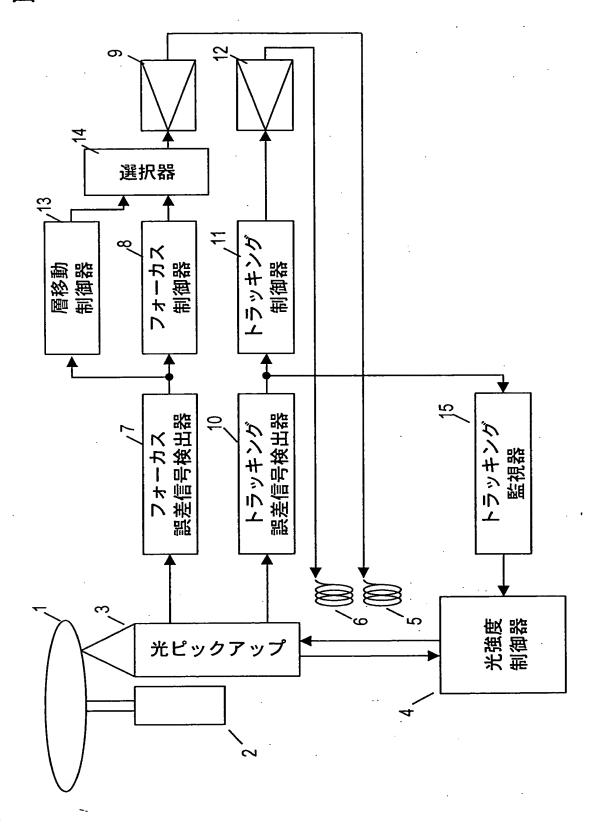
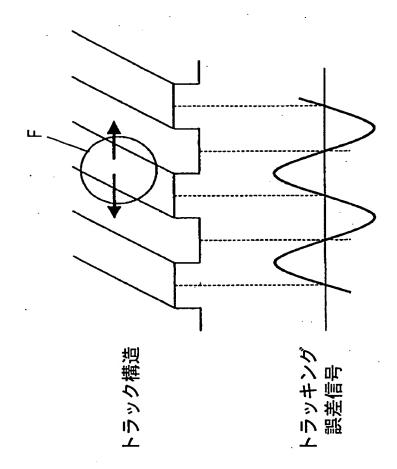


図 7





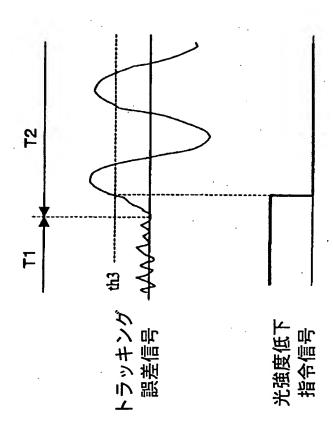
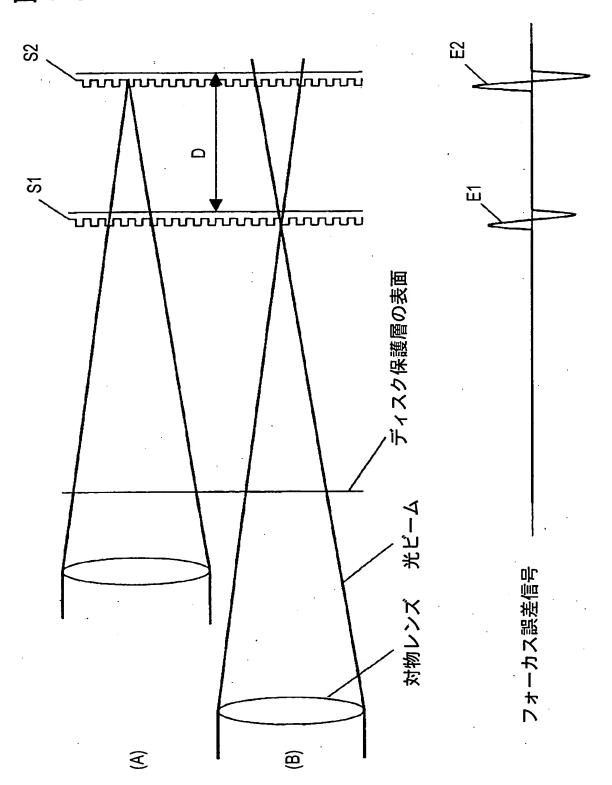
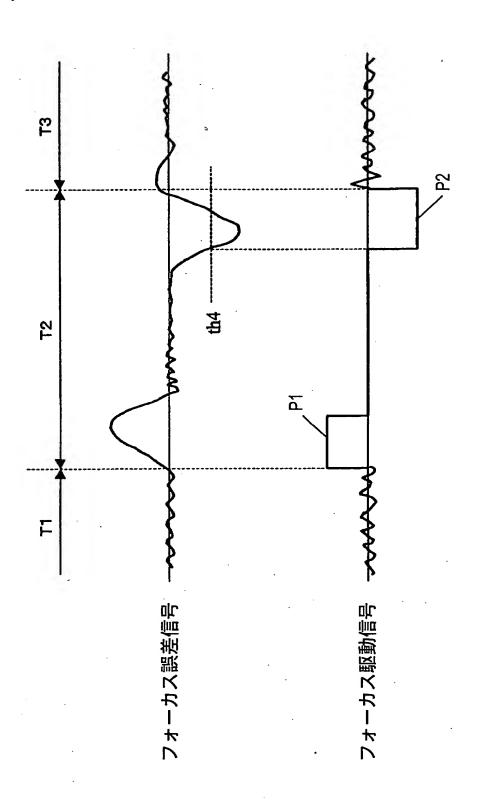


図10





# 12/12

# 図面の参照番号の一覧表

- 1 光ディスク
- 2 モータ
- 3 光ピックアップ
- 4 光強度制御器
- 5 フォーカスアクチュエータ
- 6 トラッキングアクチュエータ
- 7 フォーカス誤差信号検出器
- 8 フォーカス制御手段
- 9 駆動器
- 10 トラッキング誤差信号検出器
- 11 トラッキング制御器
- 12 駆動器
- 13 層移動制御器
- 1 4 選択器
- 15 トラッキング監視器
- 16 フォーカス監視器
- 17 反射光量監視器
- 18 アドレス検出器
- 19 層移動検出器
- 20 層移動制御器
- 2 1 選択器
- 22 コントローラ